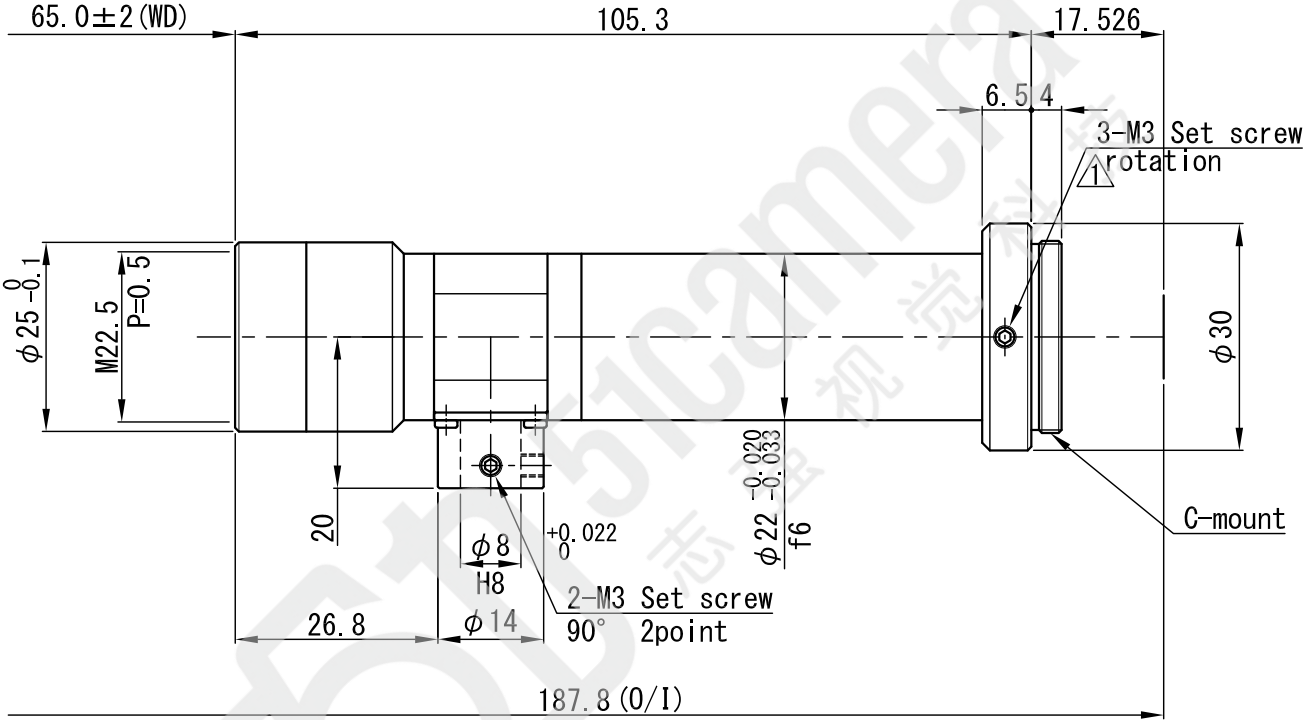
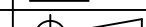




				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				-	<u>CHAMFER</u> 一般面取				-	<u>QUANTITY</u> 個数					
				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				-	<u>FINISHING</u> 仕上				-	-					
						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				-	<u>DECENTRATION</u> 偏芯				-						
				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	<u>ANGLE</u> 角度		<u>METHOD</u> 図法		<u>REMARK</u> 適用 (機種名)						
						OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					-				V S - T C H 4 - 6 5 C 0						
	rotation表記追加	19.03.03	T. F.			OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1					SCALE	1 / 1		NAME		D R A W I N G / 外 観 図					
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1						DATE		11.04.27		DRAW NO.		O D T C 0 4 2 8 A 2			
						<u>TOLERANCES</u>				A	B	C	S								